PAT-NO:

JP363268559A

DOCUMENT-IDENTIFIER: JP 63268559 A

TITLE:

**SLIDING GATE** 

PUBN-DATE:

November 7, 1988

**INVENTOR-INFORMATION:** NAME SUGIURA, SABURO **DEMUKAI, NOBORU** 

INT-CL (IPC): B22D037/00, B22D041/08

**US-CL-CURRENT: 222/593** 

## ABSTRACT:

PURPOSE: To smoothly flow out molten metal from a runner part by arranging an induction heating means at runner position, where the molten metal passes through the sliding gate.

CONSTITUTION: The molten metal 4 in the induction heating vessel 2 providing

a coil 3 for induction heating, is passed through the runner part 6a in the fixed side gate 6 and the runner part 7a in the sliding side gate 7. Then, the coil 8 for induction heating is arranged at the runner part in the fixed side gate 6 to melt the metal at the runner part 6a. By this method, the opening ratio at the runner parts 6a, 7a in the sliding gate 1 can be obtained at 100% and even if the molten metal flow is small diameter flow, the flowing-out can be smoothly carried out.

COPYRIGHT: (C)1988, JPO& Japio

# ® 公開特許公報(A) 昭63-268559

Silnt Cl. 4

識別記号

庁内整理番号

③公開 昭和63年(1988)11月7日

B 22 D 37/00 41/08 F-6411-4E G-6411-4E

審査請求 未請求 発明の数 1 (全6頁)

函発明の名称 スライディングゲート

②特 願 昭62-99697

②出 願 昭62(1987)4月24日

®発明者 杉浦 三朗® A 田向井 登

愛知県名古屋市千種区丸山町 3 - 74

岐阜県海津郡南濃町境2562-9

 ⑩発 明 者
 出 向 井
 登

 ⑪出 願 人
 大同特殊鋼株式会社

爱知県名古屋市中区錦1丁目11番18号

分代 理 人 弁理士 小塩 豊

明 細 智

### 1. 発明の名称

スライディングゲート

# 2.特許請求の範囲

(1) 溶融金属が通過するランナー部を有するフィックス側ゲートと、溶融金属が通過するランナー部を有するスライド側ゲートとを備えたスライディングゲートにおいて、前配溶融金属が通過するランナー部分に誘導加熱手段を設けた構成としたことを特徴とするスライディングゲート。

# 3 . 発明の詳細な説明

# 【発明の目的】

(産築上の利用分野)

この発明は、溶験金属流の遮断および流出をコントロールするのに使用されるスライディングゲートに関し、とくに溶験金属流が細径流である場合における当該溶験金属流の遮断および流出をコントロールするのに適したスライディングゲートに関するものである。

# (従来の技術)

従来、この種のスライディングゲートとしては、例えば、第5図に示すように、取録内の溶融 企図の流出をコントロールする数に使用されるも のがあった。

すなわち、第5図において、51は取構、52 は取鍋1内に入れた溶融金属、53は溶融金属 52の表面で拝くスラグである。

 あると共に、上ノズル5 4 のランナー部5 4 a と フィックス側ゲート5 5 のランナー部5 5 a の中 に詰め物(砂)5 7 が詰めてある。

そして、取鍋 5 1 内の溶融金属 5 2 を 放下させるにあたっては、スライド側ゲート 5 6 を 第 5 図右方向に摺動させ、スライド側ゲート 5 6 のランナー部 5 6 a を フィック ス側ゲート 5 5 のランナー部 5 5 a に 選通させる。

したがって、スライド側ゲート56のランナー 部56aより前記詰め物(砂)57が落下し、 引続いて溶融金属52が各ランナー部54a, 55a,56aを通って流下する。

(発明が解決しようとする問題点)

しかしながら、上述した従来のスライディングゲートでは、スライド側ゲート 5 6 を第 5 図右方向に摺動させてこのランナー部 5 6 a をフィックス側ゲート 5 5 のランナー部 5 5 a に連通させた状態としても、詰め物(砂) 5 7 が円滑に落下しないことがあり、いわゆる自然閉口率が低いという問題点があった。

容融金属の汚染を防止することが可能であるスライディングゲートを提供することを目的としているものである。

#### 【発明の構成】

(問題点を解決するための手段)

この発明は、溶融金属が通過するランナー部を 有するフィックス側ゲートと、溶融金属が通過 するランナー部を有するスライド側ゲートとを 備えたスライディングゲートにおいて、前記宿 融金属が通過するランナー部分に誘導加熱手段 を設けた構成としたことを特徴としているもの である。

この発明に係るスライディングゲートは、取鍋や誘導加熱容器の底部あるいは個壁部に設置されて造塊(上往、下往) 特型内に溶融金属を移す場合、タンディッシュや誘導加熱容器の底部に設置されて粉末製造用チャンバ内に溶触金属流を供給する場合、その値小径連続转造や容得圧延を行う場合などに適用されるが、とくに限定はされない。

そして、自然閉口しない場合には、ランナー部 5 5 a , 5 6 a を連通状態にして、純 0 z を 吹き込む院腸作業を行う必要があるが、このような作業は煩雑であるとともに、安全上においても好ましくないものであるという問題点があった。

加えて、スライド側ゲート56の摺動により自然即口したとしても、溶触金属に詰め物(砂)57が混入することとなり、純O2の吹き込みによる院脳作業を行った場合には溶融金属の酸化を生ずることとなり、いずれにしても溶触金属の汚染をもたらすという問題点があった。

#### (発明の目的)

この発明は、上述した従来の問題点にかんがみてなされたもので、スライディングゲート部分の溶融金属ランナー部における開口率を100%にすることが可能であり、とくに溶融金属流が細径流であるときでも溶融金属の流出を著しく円滑に行うことが可能であり、従来のように詰め物や純O2吹き込みによる浣腸作業を必要としないため

#### (実施例1)

第 1 図はこの発明の一実施例を示す図であって、スライディングゲート 1 を誘導加熱容器 2 の 底部に設けた場合を示している。

この誘導加無容器 2 は、炉壁の内部に誘導加熱用コイル 3 を備えており、この誘導加熱用コイル 3 は図示しない主容解用電源に接続してあると共に、容器内部に溶融金属 4 を収容しており、溶融金属 4 の表面にはスラグ 5 が存在する状態となっている。

この誘導加熱容器 2 の底部に設置されているスライディングゲート 1 は、溶融金属 4 が通過するランナー部 6 a を有するフィックス 例 ゲート 6 と、溶融金属 4 が通過するランナー部 7 a を備えており、前記フィックス 例 ゲート 7 とを備えており、前記フィックス 例 ゲート 6 のランナー部分には 3 を設け、この誘導加熱用コイル 8 には 2 図示しない ランナー部加熱用電源が接続してあって、前記主容解用電源とランナー部加熱用電源とは 2 が構成のもの

とした構造を有するものである。

この状態において、溶融金属4を流下させるに 際しては、スライド側ゲート7を第1図右方向に 掲動させて両ランナー部6 a , 7 a を連過状態と し、ランナー部加熱用電源からランナー部 6 a に 熱用コイル 8 に電源を供給してランナー部 6 a に ある金属を溶解させる。したがって、溶解と同時

ド側ゲートアを第2図右方向に智動させて内ランナー部6a,アaを連通状態とし、ランナー部の無用電額18からランナー部6aにある金属を併給してランナー部6aにある金属を存ってある。この容解と同時にランナー部7aをを通して溶験金属後4aとして流下させる。このアイイスのアインが設けてあり、このノズル14から噴出用ナーンが、14が設けてあり、このノズル14から噴出するい。ガスが前記溶験金属後4aに衝突して下される。

#### (比較例1)

第3 図は比較例におけるアトマイズ粉末の製造 要領を示し、誘導加無容器 2 2 の炉壁の内部に誘 導加熱用コイル 2 3 を備えており、この誘導加熱 用コイル 2 3 は図示しない溶解用電源に接続して あると共に、容器内部に溶融金属 2 4 を収容して おり、溶融金属 2 4 の表面にはスラグ 2 5 が存在 する状態となっている。 に溶融金配はランナー部7aより流下する。なお、ランナー部誘導加熱用コイル8に電源を供給する数に、スライド側ゲート7を第1図左方向に位置させて四ランナー部6a,7aが建造しない状態としておき、ランナー部6aの金属が溶解したあとスライドゲート7を第1図右方向に複動させてランナー部7aより溶融金属を流下させるようにしてもよい。

第2図は、第1図に示したスライディングゲート1を設置した誘導加熱容器2を用いてアトマイズ粉末を製造する場合を示すものである。

第2図に示すように、第1図に示した構成の誘導加熱容器2の底部側にアトマイズ用チャンバー 11を配設すると共に、このチャンバー11の底部にコンテナ12を設置し、このコンテナ12内にアトマイズ粉末13をためるようにした場合を示している。

したがって、アトマイズ粉末13の製造に際しては、溶融金属4を入れた誘導加熱容器2の底部に設けたフィックス側ゲート6のランナー部6a部分の金属が凝固している状態において、スライ

また、第2図に示したと同様のアトマイズ用チャンパー31の上部にはタンディッシュ26が設置してあり、このタンディッシュ26の底部にはノズル26aが形成してあって、ストッパ27により閉塞できるようにしてあると共に、このチャンパー31の底部にコンテナ32が設置してあり、このコンテナ32内にアトマイズ粉末33をためるようにしてある。

したがって、アトマイズ粉末33の製造に限しては、タンディッシュ26をあらかじめ予熱しておいた状態にして、誘導加熱容器22を傾斜させ、誘導加熱容器22内の溶融金属24を予熱したタンディッシュ26内に移す。このタンディッシュ26内に移す。このタンディッとが成したノズル26aよりアトマイズ用チャンパー31にはN2ガスを強いてのアトマイズ用チャンパー31にはN2ガスを強いてのアトマイズ用チャンパー31にはN2ガスを強いてのアトマイズ用チャンパー31にはN2ガスを強いてのアトマイズ用チャンパー31にはN2ガスを強い、コンティスの関出するN2ガスが前記を破る。コンテナる2

内に潜積される。

(評価例)

上述した比較例1においては、誘導加熱容器22内の溶融金属24をいったんタンディッシュ26内に移すため、誘導加熱容器22内の溶融金属24の温度は高目に設定しておく必要があるが、実施例1の場合は誘導加熱容器2内の溶融金属4をそのまま流下させるので、溶融金属4の温度を比較例1の場合よりも低くすることが可能であり、実施の一例では出海温度を約80℃低下させることができたので、電力の大幅な節波となった。

また、比較例1の場合、誘導加熱容器22内の容融金属24をタンディッシュ26内に移すに際して大気汚染を受けるが、実施例1ではタンディッシュを用いないため比較例1のような大気汚染のおそれはない。

さらに、比較例1の場合はタンディッシュ26 を予熱する必要があるが、実施例1の場合はタン ディッシュを用いていないため、予熱額の節約と

3 は切換えスイッチ41を介して電源42に接続してあると共に、容器内部に溶融金属4を収容しており、溶融金属4の表面にはスラグ5が存在する状態となっている。

この誘導加熱容器2の底部には、フィックス偶 ゲート6とスライド側ゲート7とで構成されるス ライディングゲート 1 の前記フィックス側ゲート 6が一体で設置されており、このフィックス個 ゲート6は、溶融金属4が通過するランナー部 6 a を有していると共に、このランナー部6 a の 近辺に当該ランナー部分の誘導加熱手段としての ランナー部誘導加熱用コイル8を備えており、い わゆるアッセンブリープラグとして誘導加熱容器 2の底部に取付けてある。そして、前記ランナー 部誘導加熱用コイル8は、前配スイッチ41を介 して電数42に接続してある。また、前記フィッ クス側ゲートもの底面には、このフィックス側 ゲート6と共にスライディングゲートフを構成す るスライド側ゲートアが設けてあり、このスライ ド側ゲートフにも溶験金属4が通過するランナー なる.

さらにまた、比較例1では誘導加熱容器22内の溶験金属24はスラグ25とともにタンディッシュ26内に移されるため、タンディッシュ26内で溶験金属24とスラグ25の機律を生ずる可能性が大であり、アトマイズ粉末33へのスラグ混入の原因となりやすいが、実施例1の場合はアトマイズ粉末13へのスラグ混入のおそれは全くない。

さらにまた、実施例1の場合はタンディッシュ が不要であるため耐火物質の低減をはかることが できるとともに、誘導加熱容器22を慎助させる 必要がないなど、作業性を向上させることができ る利点を有している。

(宝旗例2)

第4図はこの発明の他の実施例を示す図であって、スライディングゲート 1 を誘導加熱容器 2 の 底部に一体的に設けた場合を示している。

この誘導加熱容器2は、炉壁の内部に誘導加熱 用コイル3を備えており、この誘導加熱用コイル

部フェが設けてある。

また、前記請事加熱容器2の底部にはシールボックス43が設置してあり、このシールボックス43の内部をAェガス置換できるようにAェガス供給管44が接続してあると共に、内部には定盤45を敷設してこの定盤45上に造境鋳型46を設置している。この造境鋳型46の上部には押器枠47が設置してある。

このような第4図に示した装置を用いて造塊を行うに換しては、まず、スイッチ41を誘導加熱用コイル3側に切変えて電額42を誘導加熱用コイル3に接続し、誘導加熱容器2内で金属塊を溶解して所定の温度に保持する。この場合、フィックス側ゲート6のランナー部6aにおいては金属が凝固した状態となっている。また、スライド側ゲート7は第4図に示すように左側に移動してない状態となっている。

次に、スイッチ41をランナー部誘導加熱用コイル8個に切変えて電源42をランナー部誘導加

熱用コイル8に接続し、ランナー部6 a.内の凝固 金属を溶解する。

次いで、スライド側ゲートアを第4図右方向に 摺動させて各ランナー部6a,7aを遮通状態に すると、溶験金属4は各ランナー部6a,7aを 通過してシールボックス43内の造塊鋳型46内 に鋳込まれ、寮園後にインゴットとなる。

実施の一例において、第4図に示した非汚染造境によってインゴットに形成した場合、誘導溶解炉2内の溶融金属4中の [O] 含有量が13 PP エであったものが、インゴットにおいても [O] 含有量が13 PP エであって全く増加しておらず、造境時の [O] ピックアップはみの持込のが可能であった。これに対して第5図に示した誘導加熱容器51内の溶融金属52中の [O] 含有量が13 PP エであったものが、インゴットにおいては [O] 含有量が22 PP エとかなり増加ては [O] 含有量が22 PP エとかなり増加しては [O] 含有量が22 PP エ

経断面説明図、第2図は第1図に示した誘導加熱容器を用いてアトマイズ粉末を製造する要領を示す概略機断面説明図、第3図は従来の誘導加熱容器がよびタンディッシュを用いてアトマイズ粉末を製造する要領を示す概略緩断面説明図、第4図はこの発明の他の実施例によるスライディングゲートを底部に一体で設置した誘導加熱容器を用いて非汚染造塊を行う要領を示す概略緩断面説明図である。

1 … スライディングゲート、

4 … 溶融金属、

6…フィックス側ゲート、

6 a … フィックス側ゲートのランナー部、

7…スライド側ゲート、

7a…スライド側ゲートのランナー部、

8 … ランナー部誘導加熱用コイル(誘導加熱手 殴)、

18,42…電源。

おり、道塊昨の【O】ピックアップがかなりみられた。

#### 【発明の効果】

### 4. 図面の簡単な説明

第1 図はこの発明の一実施例によるスライディングゲートを底部に設置した誘導加熱容器の機略

第1図







